

PATENT COOPERATION TREATY PCT

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference E4392-00	FOR FURTHER ACTION		ansmittal of International Search Report as well as, what applicable, item 5 below.				
International application No.	International Filing date (day/m	ionth/year)	(Earliest) Priority Date (day/month/year)				
PCT/JP99/00768 22.02.99 23.02.9							
Applicant: Hitachi Maxell, Ltd.							
	This international search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.						
This international search report consists of a t	otal of3	_ sheets.	•				
It is also accompanied by a copy	of each prior art document cited	in this report.					
unless other wise indicated under this	s item.		antional application in the language in which it was filed, application furnished to this Authority (Rule 23.1(b)).				
b. With regard to any nucleotide and/or the sequence listing:	amino acid sequence disclosed in	n the international appli	cation, the international search was carried out on the basis of				
contained in the international a	••		·				
filed together with the internat	ional application in computer rea	dable form.					
furnished subsequently to this	Authority in written form.						
furnished subsequently to this	Authority in computer readable f	orm.					
the statement that the subseque been furnished.	ently furnished written sequence l	isting does not go beyon	nd the disclosure in the international application as filed has				
the statement that the informat	ion recorded in computer readabl	e form is identical to th	e written sequence listing has been furnished.				
2. Certain claims were found uns	earchable (See Box I).		·				
3. Unity of invention is lacking (S	See Box II).						
4. With regard to the title,							
X the text is approved as submitt	ed by the applicant.						
the text has been established by	y this Authority to read as follows	s:					
5. With regard to the abstract,							
X the text is approved as submitt	ed by the applicant.						
1 1	eccording to Rule 38.2(b), by this mational search report, submit co		in Box III. The applicant may, within one month from ly.				
6. The figure of the drawings to be published	d with the abstract is Figure No.						
as suggested by the applicant.			None.				
because the applicant failed to	suggest a figure.						
because this figure better characterizes the invention.							





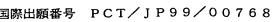
PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 E4392-00	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP99/00768	国際出願日 (日.月.年) 22.02.99 優先日 (日.月.年) 23.02.98
出願人 (氏名又は名称) 日立マクセル株式:	会社
国際調査機関が作成したこの国際 この写しは国際事務局にも送付さ	調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 れる。
この国際調査報告は、全部で3	ページである。
│ この調査報告に引用された先	行技術文献の写しも添付されている。
□ この国際調査機関に提出	除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。
b. この国際出願は、ヌクレオ □ この国際出願に含まれる	チド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 6書面による配列表
□ この国際出願と共に提出	dされたフレキシブルディスクによる配列表
·	を機関に提出された書面による配列表
出願後に、この国際調査 出願後に提出した書面に 書の提出があった。	登機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表こよる配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
	載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調	査ができない(第1欄参照)。
3. 登明の単一性が欠如し	ている(第Ⅱ欄参照)。
4. 発明の名称は 🛛	出願人が提出したものを承認する。
	次に示すように国際調査機関が作成した。
5. 要約は 🗓	出願人が提出したものを承認する。
	第皿欄に示されているように、法施行規則第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により 国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。
6. 要約書とともに公表される図 第 <u>1</u> 図とする。 X]は、 出願人が示したとおりである。
	出願人は図を示さなかった。
[[2] [[2] [[2] [[2] [[2] [[2] [[2] [[2]	本図は発明の特徴を一層よく表している。





A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl [®] GllB7/24	·	
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl ⁶ G11B.7/24		
	sensor and the contract of the	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報 1940-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1999年		
日本国登録実用新案公報 1994-1999年		
日本国実用新案登録公報 1996-1999年	•	
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
		•
C. 関連すると認められる文献		間がホーフ
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		関連する 請求の範囲の番号
E, X JP, $10-2.75360$, A ($40-2.75360$), A ($40-2.75360$)	下電器産業株式会社)	1 — 9
13.10月.1998 (13.10 全文 (ファミリー無し)		
E, X JP, 10-289478, A(松	下電器産業株式会社) 7 98)	1 — 9
全文	()	
X JP, 5-185732, A (株式会社) 27.7月.1993(27.07.	会任リコー)	1 - 9
全文&US5298305	•	1. 0
X JP, 8-216522, A (株式会社) 27.8月.1996(27.08.	会社リコー) - 9 6)	1 - 9
27.8月.1990(27.08.		
		144を参昭
▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。		144公参550
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの	て出願と矛盾するものではなく	、発明の原理又は理
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、	・ 当該文献のみで発明
以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考	えられるもの
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって	当該文献と他の1以 自明である組合せに
文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられ	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 30.04.99	国際調査報告の発送日 18.0	5.99
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	5D 8721
日本国特許庁 (ISA/JP)	藏野 雅昭	
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3551



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/00768

C (続き)	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	IP. 9-30124, A (株式会社リコー)	1-9
	4.2月.1997 (04.02.97) 全文,実施例1&US,5736657,A	
X	&FP 735158 Al	1 - 9
	JP, 9-115180, A (東レ株式会社) 2. 5月. 1997 (02. 05. 97)	
X	全文, 実施例, 比較例 (ファミリー無し) JP, 10-16393, A (松下電器産業株式会社)	1-9
,	20. 1月. 1998 (20. 01. 98)	
	全文、実施例、比較例(ファミリー無し)	
		,
		·
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PATENT COOPERATION TRICTY

PCT

PCT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference E4392-00		SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No. PCT/JP99/00768 International filing date (day/month/year) 22 February 1999 (22.02.99) Priority date (day/month/year) 23 February 1998 (23.02.98)						
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G11B 7/24, B41M 5/26						
Applicant HITACHI MAXELL, LTD.						
This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This PERCET.						
This report is also accompani amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	 This REPORT consists of a total of3 sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of1 sheets. 					
3. This report contains indications relating to the following items: I						
Date of submission of the demand	Date of c	Date of completion of this report				
01 July 1999 (01.07.9	99)	27 March 2000 (27.03.2000)				
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorize	Authorized officer				
Facsimile No.	Telephon	Telephone No.				



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ernational application No.

PCT/JP99/00768

I.	Basis	of the re	port	
1.	With	regard to	the elements of the international application:*	
		the inte	rnational application as originally filed	
	$\overline{\boxtimes}$	the des	cription:	
		pages		, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	\square	the clai		
				as originally filed
		pages pages	, as amended (together	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	1-8 , filed with the letter of	
	\bowtie	the drav	_	
		pages	1-3	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
	_	pages	, filed with the letter of	
	∐¹	he seque	nce listing part of the description:	
		pages		, as originally filed
		pages		
		pages	, filed with the letter of	
2.	the in	nternation e element the lang the lang	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under R guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary	which is:
3.	With prelii	minary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international was carried out on the basis of the sequence listing: ed in the international application in written form.	ational application, the international
	\Box		gether with the international application in computer readable form.	
			ed subsequently to this Authority in written form.	
	\sqcap	furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.	
		The sta	atement that the subsequently furnished written sequence listing does not tional application as filed has been furnished.	t go beyond the disclosure in the
			atement that the information recorded in computer readable form is identical rnished.	I to the written sequence listing has
4.		The am	endments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
		_	the claims, Nos. 9	
		$\overline{}$	the drawings, sheets/fig	
5.		This rep	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, si the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ince they have been considered to go
	in thi	cement s. s report 0.17).	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invito as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no	ation under Article 14 are referred to contain amendments (Rule 70.16
**	Any r	eplaceme	nt sheet containing such amendments must be referred to under item $\it I$ and anne	exed to this report.



ernational application No.

PCT/JP99/00768

tatement			
Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-8	NO NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-8	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - 1. JP, 5-185732, A
 - 2. JP, 8-216522, A
 - 3. JP, 9-30124, A
 - 4. JP, 9-115180, A
 - 5. JP, 10-16393, A

The documents listed above were cited in the ISR.

The documents listed above describe an invention wherein "the opposite sides of the interface between the recording layer and the protective layer have different nitrogen contents."

In the written reply, the applicant emphasizes the idea of establishing a concentration gradient and the idea of making the recording layer contain an element that prevents the incursion of sulfur. However, establishing a concentration gradient is simple and documents 1 to 3 describe making the recording layer contain an element (Ag or the like) that prevents the incursion of sulfur.



International application No.
PCT/JP99/00768

A CLAS	CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ G11B7/24					
According	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	OS SEARCHED					
Minimum o	documentation searched (classification system followed . C1 G11B7/24	d by classification symbols)				
D			-			
Jits Koka	ation searched other than minimum documentation to t suyo Shinan Koho 1940-1996 ai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999	Toroku Jitsuyo Shinan Koh Jitsuyo Shinan Toroku Koh	o 1994–1999 o 1996–1999			
Electronic	data base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, se	earch terms used)			
		;				
C. DOCU	JMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.			
E, X	JP, 10-275360, A (Matsushit Co, Ltd.),	a Electric Industrial	1-9			
	13 October, 1998 (13. 10. 98 Full text (Family: none)	3),				
Е, Х	JP, 10-289478, A (Matsushita Electric Industrial 1-9 Co., Ltd.), Z7 October, 1998 (27. 10. 98), Full text; mode 2 (Family: none)					
X	JP, 5-185732, A (Ricoh Co., 21 July, 1993 (27. 07. 93), Full text & US, 5298305	Ltd.),	1-9			
X	JP, 8-216522, A (Ricoh Co., 27 August, 1996 (27. 08. 96) Full text ; Example 1 (Fami	Ltd.), , ly: none)	1-9			
			·			
× Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" docume conside "E" earlier docume cited to special docume means docume the prior	ent defining the general state of the art which is not cred to be of particular relevance document but published on or after the international filing date ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later than ority date claimed	"T" later document published after the interm date and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the intermediate and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the intermediate and one the considered novel or cannot be considered when the document is taken alone document of particular relevance; the classification considered to involve an inventive step we combined with one or more other such debeing obvious to a person skilled in the adocument member of the same patent far. Date of mailing of the international search	ion but cited to understand vention under invention cannot be it to involve an inventive step simed invention cannot be when the document is occuments, such combination art nily			
	pril, 1999 (30. 04. 99)	18 May, 1999 (18. 0	99)			
	nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile N	o.	Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/00768

		FC1/UE	
C (Continuat	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the releva	int passages	Relevant to claim No.
x	JP, 9-30124, A (Ricoh Co., Ltd.), 4 February, 1997 (04. 02. 97), Full text; Example 1 & US, 5736657, A & EP, 735158, A1		1-9
х	JP, 9-115180, A (Toray Industries, Inc.), 2 May, 1997 (02. 05. 97), Full text; Examples; Comparative Exampl (Family: none)		1-9
х	JP, 10-16393, A (Matsushita Electric Ind Co., Ltd.), 20 January, 1998 (20. 01. 98), Full text; Examples; Comparative Exampl (Family: none)		1-9
ľ			
			•



Claims

- An information recording medium comprising a substrate on which at least a recording film which
 undergoes change in atomic arrangement upon irradiation with recording beams and a protective film comprising a dielectric are formed, said recording film and said protective film being formed in contact with each other, wherein nitrogen content differs on both sides of the
 interface at which the recording film and the protective film contact with each other and the changing amount of the nitrogen content in the direction of thickness of the film with the interface between the films as a boundary is 1-50 at.%/nm.
- 2. An information recording medium according to claim 1, wherein the nitrogen content on the recording film side is larger than the nitrogen content on the protective film side with the interface between the films as a boundary, and the nitrogen content in the recording film in the vicinity of the interface is larger than the nitrogen content in the inner part of the recording film.
 - 3. An information recording medium according to claim 2, wherein the recording film comprises a layer larger in nitrogen content and a layer smaller in nitrogen content.
 - 4. An information recording medium according to claim 2, wherein the nitrogen content in the recording film continuously decreases from the interface toward the

inner part.

8.

- 5. An information recording medium according to claim 1, wherein the nitrogen content on the protective film side is larger than the nitrogen content on the recording film side with the interface between the films as a boundary, and the protective film contains, as one of main components, a nitride of at least one of the elements constituting the recording film.
- 6. An information recording medium according to claim 1, wherein the nitrogen content on the protective film side is larger than the nitrogen content on the recording film side with the interface between the films as a boundary, and the protective film contains a sulfide as one of main components.
- 15 7. An information recording medium according to claim 6, wherein the recording film contains at least one element of Si, P, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Sn, Ta, Os, Ir, Pt, Au, Tl, Pb, Bi and Cr.
- 20 claim 6 or 7, wherein the sulfide is zinc sulfide and the nitrogen content in the protective film is not more than 25 at.%.
 - 9. An information recording medium according to claim 7, wherein the content of at least one element of Si,

An information recording medium according to

25 P, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Sn, Ta, Os, Ir, Pt, Au, Tl, Pb, Bi and Cr contained in the recording film is 0.1-10 at.%.

特 許 協 力 条 約

REC'D 07 APR 2000

745O

PCT

PCT 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 E4392-00		今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。							
国際出願		9/00768	国際出願日	22.	02.9	9	優先日 (日.月.年)	23.	02.98
国際特許	国際特許分類 (IPC) Int. Cl7 Gl1B7/24、B41M5/26								
出願人	出願人 (氏名又は名称) 日立マクセル株式会社								
X	2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。 区 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で 1 ページである。								
3. =	の国際	予備審査報告は、次の内容	ぎを含む。						
I	X	国際予備審査報告の基礎							
п		優先権							
Ш	ı 🗌	新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性に	ついての	国際予備	審査報	告の不作成		
IV		発明の単一性の欠如							
v	X	PCT35条(2)に規定す	- る新規性、進歩 <u>f</u>	生又は産	業上の利力	用可能性	についての見解	¥、それる	を裏付けるため
VI	ı 🗌	の文献及び説明 ある種の引用文献							
VII	ı 🗌	国際出願の不備							
VIII		国際出願に対する意見			_				

į	国際予備審査の請求書を受理した日 01.07.99	国際予備審査報告を作成した日 27.03.00				
	名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	5D 9196			
	郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	佐藤 敬介				
i		電話番号 03-3581-1101 内紙	3551			

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP99/00768

Ι.	I. 国際予備審査報告の基礎					
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
	出願時の国際	祭出願書類				
X	明細書 明細書 明細書	第 <u>1-10</u> 第 <u></u>	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 1 - 8	項、 項、 項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 22.09.99 付の書簡と共に提出されたもの		
X	図面 図面 図面	第 <u>1-3</u> 第	ページ /図、 ――ページ/図、 ――ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
	明細書の配列	刑表の部分 第 刑表の部分 第 刑表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
	上記の書類は、 国際調査 PCT規	類の言語は、下記に示す場合 下記の言語である のために提出されたPCT 則48.3(b)にいう国際公開の 審査のために提出されたP		る。 う翻訳文の言語		
□ この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。						
 4. 補正により、下記の書類が削除された。 □ 明細書 第						

PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願





(51) 国際特許分類6 G11B 7/24

A₁

(11) 国際公開番号

WO99/42995

(43) 国際公開日

1999年8月26日(26.08.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/00768

(22) 国際出願日

1999年2月22日(22.02.99)

(30) 優先権データ

特願平10/39976

1998年2月23日(23.02.98)

(71) 出願人(米田を除くすべての指定国について) 日立マクセル株式会社(HITACHI MAXELL, LTD.)[JP/JP] 〒567-8567 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 Osaka, (JP) (72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

田村礼二(TAMURA, Reiji)[JP/JP]

〒302-0102 茨城県北相馬郡守谷町松前台4-2-1 Ibaraki, (JP)

渡辺 均(WATANABE, Hitoshi)[JP/JP]

〒300-2744 茨城県結城郡石下町杉山700-6 Ibaraki, (JP)

碇 喜博(IKARI, Yoshihiro)[JP/JP]

〒302-0034 茨城県取手市戸頭1-2-1-502 Ibaraki, (JP)

寺尾元康(TERAO, Motoyasu)[JP/JP]

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井2196-383 Tokyo, (JP)

宮内 靖(MIYAUCHI, Yasushi)[JP/JP]

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野2-9-30-104 Tokyo, (JP)

廣常朱美(HIROTSUNE, Akemi)[JP/JP]

〒189-0026 東京都東村山市多摩湖町3-6-1 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

弁理士 浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.) 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

新大手町ビル331 Tokyo, (JP)

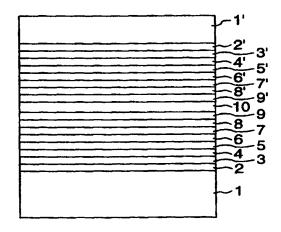
(81) 指定国 JP, KR, US

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: INFORMATION RECORDING MEDIUM

(54)発明の名称 情報記録媒体



(57) Abstract

An information recording medium superior in recording and reproduction characteristics and capable of use in hostile environments. The information recording medium comprises a substrate, on which are provided a recording layer that is responsive to a recording beam to undergo a change in the sequence of atoms, and a protective layer of insulator in contact with the recording layer. The opposite sides of the interface between the recording layer and the protective layer have different nitrogen contents. The rate of change in nitrogen content near the interface ranges from 1 atomic percent/nm to 50 atomic percent/nm in the direction perpendicular to the interface.

本発明の目的は、記録・再生特性が良好で耐環境性に優れた情報記録媒体を得ることにある。本発明に従えば、基板上に記録用ビームの照射を受けて原子配列変化を生ずる記録膜と誘電体からなる保護膜が少なくとも形成され、かつ記録膜と保護膜とが接して形成されている情報記録媒体において、上記記録膜と保護膜との接している界面の両側における窒素の含有量が異なっており、上記含有量の界面を挟む膜厚方向の変化量が1原子%/mm以上50原子%/mm以下である情報記録媒体が提供される。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

アラブ首長国連邦 アルバニア アルメニア オーストリリア オーストラリリア オーストラリン ボベバイジャン ボベバドス ベルギー ブルギナ・ファソ スペイン フィンランド フランス ガボン リヒテンシュタイン スリ・ランカ リベリア シンガポール LLLLLLL MMG スロヴェニア スロヴァキア シエラ・レオネ AL リベリア レソト リトアニア ルクセンア ラトサコア モンドヴィ モルドヴィ マケボスカル マケドニア サヤロニーゴスラヴィア SNZ AT GGGGGGGGGHH シエフ・レオ セネガル スワジランド チャーゴー BABB タジキスタン TTTTTUUUUVYZ B E B F B G トルクメニスタン トルコ MK トリニダッド・トバゴ ウクライナ ウガンダ 共和国マンゴル BBBBCCC: ML ハイアイイアイ日ケキ北 ガドルラドスリ アギ鮮 リネラエ ラア ス リネラエ ラア ス ドロリアドル ド ン ワガンダ 米国 ウズィキスタン ウズィゴースラム エーフリカ共和 アフパブエ DELL MR MANNANAPPRR スイス コートジボアール カメルーン 中国 CCCCCCCDD IST JESKEP 十四 キフローバ キブロッコ ドイツ デンマーク エストニア ルーマニア ロシア スーダン スウェーデン K R K Z L C 韓国 カザフスタン セントルシア SD

明 細 書

情報記録媒体

5 〈技術分野〉

本発明は、レーザ光、電子線などの記録用ビームによって、映像、音声、コン ピュータデータなどのディジタル情報を記録することが可能な情報記録媒体に関 する。

<背景技術>

20

25

レーザ光によって薄膜に記録を行う記録原理は種々あるが、結晶-非晶質問の相変化のような原子配列変化による記録は、薄膜の変形をほとんど伴わないので、2枚のディスクを直接貼り合わせた両面ディスクができるという長所を持っている。また、記録薄膜を構成する元素および組成を適当に選べば情報の書き換えができ、さらには、既に記録された情報を消去せずに新しい情報を重ね書きする、いわゆるダイレクトオーバライトも可能となる。この種の記録膜に関しては、古くは特公昭47-26897号公報などにその技術が開示されおり、ダイレクトオーバラ

イトに関しては特開昭62-259229公報などにその技術が開示されている。

また、記録膜の変形を防止するため記録膜に接して保護膜を形成する技術についても古くから知られており、保護膜をより緻密にして機械的強度を増すために保護膜に窒素を含ませる技術なども提案されている(特公平7-111786号公報)。

近年、レーザ光の照射によって情報の記録・消去・再生を行う上記のような情報記録媒体、いわゆる光ディスクが広く普及してきており、これに伴ってより過酷な環境下で光ディスクが使用、保存されるようになってきた。したがって、これまで以上に光ディスクの信頼性を向上させる必要が生じてきている。このような観点から種々の耐環境試験を行った結果、一旦情報を記録したディスクを高温かつ多湿な過酷環境下に長時間保管した後、同一の場所にオーバライトを行うとライトエラーが発生するといった問題が見出された。これを詳細に調べたところ、オーバライトによって以前に記録した非晶質マークが消え残っていることがわかった。これは、上記したような過酷環境下に放置したことで非晶質マークに何ら

かの変質が生じたためであると考えられる。この変質の詳細は明らかでないが、 非晶質マークの酸化や記録膜中に存在する不純物の凝集などが考えられ、非晶質 マークの結晶化過程(消去過程)において重要な役割を果たしている結晶核の形 成が、この変質によって阻害されてオーバライト不良が引き起こされると考える ことができる。いずれにせよ、一度書き込んだ情報が書換えられないということ はファイル管理領域や欠陥管理領域の情報をも書換えられないことを意味し、こ のままでは市場で重大な事故を引き起こしかねない。

したがって、本発明の目的は上記した問題点を解決し、過酷な環境下でも信頼 性に優れた情報記録媒体を提供することにある。

10 〈発明の開示〉

5

25

本発明者らは上記の目的を達成すべく、種々の検討を行ったところ、記録膜と それに接した保護膜を形成した構成の情報記録媒体において、記録膜と保護膜と の界面の状態がきわめて重要であり、界面付近の窒素含有量を工夫することによ って上記の問題を可及的に解決することができることを見出した。

15 すなわち、基板上に記録用ビームの照射を受けて原子配列変化を生ずる記録膜と誘電体からなる保護膜が少なくとも形成され、かつ記録膜と保護膜とが接して形成されている情報記録媒体において、上記記録膜と保護膜との接している界面の両側における窒素の含有量を異ならせ、かつ界面を挟む膜厚方向の変化量が1原子%/nm以上50原子%/nm以下であれば上記の問題を完全に解決できるという事実を見出すに至ったのである。

一つの態様としては、上記した界面を挟んで記録膜側の窒素含有量が保護膜側よりも多く、かつ記録膜の界面付近における窒素含有量が、記録膜内部の窒素含有量よりも多い構成とした。またこの時、記録膜が窒素含有量の多い層と窒素含有量の少ない層から形成される構成としてもよいし、記録膜中の窒素含有量が界面から内部にかけて連続的に減少するような構成としてもよい。

また、もう一つの態様としては、上記の界面を挟んで保護膜側の窒素含有量が 記録膜側よりも多く、かつ保護膜が記録膜を構成する元素のうち少なくともひと つの窒化物を主成分のひとつとする構成とした。

また、更にもう一つの態様としては、上記界面を挟んで保護膜側の窒素含有量

が記録膜側よりも多く、かつ保護膜が硫化物を主成分のひとつとする構成とした。 この時、記録膜がSi、P、V、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、 Cd、Sn、Ta、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Bi、Crのうちの少なくとも1元素を含む ことが好ましい。さらに、上記の硫化物が硫化亜鉛であって、かつ保護膜の窒素 含有量が25原子%以下であることがさらに好ましい。また、上記記録膜に含まれ Si, P, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Sn, Ta, Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Bi、Crのうちの少なくとも1元素の含有量としては0.1 原子%以上10原子%以下であることが好ましい。

従来、結晶核形成は記録膜と保護膜の界面のように組成が急激にあるいは不連 続に変化する領域、いわゆる特異点に生じ易いと考えられてきており、通常の環 10 境下では界面で結晶核が形成されこの核を中心に結晶が成長していくという仮説 を裏付ける実験事実が知られている。しかし、過酷環境下に放置した後では界面 が変質し、たとえ組成の不連続性があっても結晶核が形成されにくくなり結晶化 が進行しなくなってしまう現象が生じ得ることは上記した通りである。これに対 して、本発明にあるように、界面を挟んで窒素含有量にある一定以上の勾配を持 15 たせ窒素含有量を急激に変化させれば、その変化点が一種の特異点のごとく振る 舞い、結晶核の形成を促進するだけでなく、過酷環境放置後もその変化点付近で 結晶核を形成する効果を保ち続け、オーバライト不良が生じなくなると推定する ことができる。

さて一方、界面を挟んでの窒素含有量の変化量を大きくしていった場合、窒素 含有量変化はより不連続なものに近づいていくため、結晶核の形成はより促進さ れるようになる。このとき過酷環境放置後のオーバライト不良は見られなくなる が、結晶核が過剰に形成されるため一旦記録した情報が過酷環境放置後に消えて しまうといった問題が生じてくる。したがって、界面を挟んでの窒素含有量勾配 はある一定の値以下でなければならない。 25

上記を鑑み、本発明者らは、窒素含有量の界面を挟んでの変化量を1原子以mm 以上50原子%/nm以下とすることで、過酷環境下に放置してもオーバライト不良が 起こらず、情報が消えてしまうことがない、信頼性に極めて優れた媒体を得るこ とができたわけである。

15

20

25

<図面の簡単な説明>

図1は、本発明の実験例1で得られた情報記録媒体の断面図である。図2は、本発明の実験例2で得られた情報記録媒体の断面図である。図3は、本発明の実験例3で得られた情報記録媒体の断面図である。

5 〈発明を実施するための最良の形態〉

界面を挟んで窒素含有量を変化させる方法はさまざま考えられる。記録膜の窒素含有量を保護膜のそれよりも多くする方法は、記録膜中の窒素含有量を比較的自由に選ぶことができ、界面を挟んでの窒素含有量勾配を制御しやすいという利点を持つが、同時に融点が上昇して記録感度が低下するという弊害が生じるため、記録膜の保護膜界面付近にのみ窒素を含ませる方法が好ましい。この方法は記録感度の低下させることなく窒素含有量勾配を制御しやすい方法であり、窒素含有量の多い層を保護膜との界面にのみ形成する方法と、記録膜と保護膜との界面から記録膜の内部に向かって連続的に窒素含有量を減少させていく方法がある。前者においては窒素含有量の多い層の膜厚として1nm以上5nm以下が好ましい。ただしこれらの方法は、記録膜が多層になって膜構成が複雑になる、窒素含有量を連続的に変化させるためにプロセスが複雑になるといった欠点を持つ。

また、保護膜の窒素含有量を記録膜のそれよりも多くする場合、保護膜を形成する材料の主成分の少なくとも一つを、記録膜を構成する元素の窒化物とすれば、記録膜と保護膜に同一の元素が含まれるため界面での結晶核形成が促進されやすいという利点を持つが、窒化物を主成分とする保護膜は、記録・再生用のレーザ波長に対して透明でなければならないという光学的な要請により、その窒素含有量がある程度制限されてしまうため、界面を挟んでの窒素含有量勾配を自由に選びにくいという欠点を持つ。また、窒化物は熱伝導率が高く記録感度が低下するという弊害が生じ得る。窒化物を保護膜として用いる場合には記録膜界面付近の窒素含有量と界面から離れた領域での含有量とを連続的あるいは不連続的に変えることによって光学的に透明でかつ窒素含有量の制限の少ない構成とすることができる。また、保護膜材料として窒化物よりも熱伝導率が低い硫化物を用いれば記録感度の低下を引き起こしにくいという利点を持つ。硫化物としては硫化亜鉛が好ましく、硫化亜鉛と二酸化シリコンの混合物は熱伝導率がさらに低くなりよ

り好ましい。ただし硫化物を主成分とする材料を保護膜に用いると、多数回の書 換によって硫黄が記録膜中に拡散しジッターが増加する現象が見られる。この現 象は硫化物保護膜に窒素を多く含ませた場合により顕著になってくる。この悪化 の原因は、硫黄拡散によって記録膜の光学定数や結晶化速度が初期の状態から変 化してしまうためである。したがって、この場合には記録膜中に硫黄の拡散が生 5 じにくいか、あるいは拡散が生じても光学定数や結晶化速度を劣化させない元素、 すなわちSi、P、V、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、 Ta、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Bi、Crのうちの少なくとも1元素を含ませると書 換回数が多くなり好ましい。これらの元素は、拡散してきた硫黄と結合して硫化 物を作ったり、硫黄の拡散を防ぐバリア層を作ったりして、硫黄の拡散による悪 10 影響を防止する効果を持つ。これらの元素のうちCo、Pd、Ag、Ta、Pt、Au、Tl、 Crが好ましい。あるいは硫化物保護膜として硫化亜鉛を用い、かつ窒素含有量を 25原子%以下にすれば硫黄の拡散がおこりにくくなり好ましい。記録膜にSi、P、 V. Mn. Fe. Co. Ni. Cu. Zn. Nb. Mo. Ru. Rh. Pd. Ag. Cd. Sn. Ta. Os. Ir. 15 Pt、Au、Tl、Pb、Bi、Crのうちの少なくとも1元素を添加する場合、添加量が多 すぎると初期の結晶化速度が低下してしまうため、添加量として0.1原子%以上10 原子%以上が好ましい。

なお、上記した記録膜としては、Ge-Sb-Te系、In-Sb-Te系、Ag-In-Sb-Te系、In-Se系などの公知の材料を主成分として用いることができる。

20 <実施例>

25

以下に本発明を実施例によって詳細に説明する。

実験例1

直径120mm、厚さ0.6mmのポリカーボネート樹脂板の表面に、アドレス情報などを含む凹凸ピットと、 1.48μ mピッチの幅 0.74μ m、深さ65nmのU字型溝とをあらかじめ形成した基板1を用意した。この基板1を、複数のスパッタ室を持ち、膜厚の均一性および再現性に優れたスパッタ装置内の第1スパッタ室に配置した。ターゲットとして2nSと3iO $_2$ の混合物を用い、アルゴンガス中で厚さ30nmの30(3iO $_2$)30(3iO $_3$)30(3iO $_3$)30(3iO $_3$)31(3iO $_3$)31(3iO $_3$)32(3iO $_3$)33(3iO $_3$)3

15

10nmの酸化クロム界面膜3を形成した。この界面膜3は、 $ZnS-SiO_2$ からなる第1保護膜中のSなどが拡散するのを防止する効果がある。さらにこの基板を第3スパッタ室に移動した後、ターゲットを $Ag_{2.5}Ge_{20}Sb_{22.5}Te_{55}$ (原子%) 焼結体として、まずアルゴンと窒素の混合ガス中でAg-Ge-Sb-Te-N膜 (窒化記録膜) 4を1nm形成し、次いでガスをアルゴンに変更して $Ag_{2.5}Ge_{20}Sb_{22.5}Te_{55}$ (原子%) 記録膜5を14nm形成した。窒化記録膜形成に用いた混合ガスの窒素含有量は20モル%とした。次いで第4スパッタ室に基板を移動し、第1保護層形成と同様の要領で厚さ15nmの (2nS) $_{80}$ (SiO_2) $_{20}$ (モル%) 第2保護層6を形成した。次いで、第5スパッタ室内で AlCr合金をターゲットとして用い、 $Al_{94}Cr_6$ (原子%) 第1反射層7を68nm形成した。最後に第6スパッタ室内でAlTi合金をターゲットとして用い、 $Al_{99}Ti_1$ (重量%) 第2反射層8を22nm形成した。積層された基板をスパッタ装置から取り出し、最上層の上に紫外線硬化樹脂保護層9をスピンコートによって形成した。

同様にしてもう一枚の同様な基板1'上に(ZnS) $_{80}$ (SiO_2) $_{20}$ (モル%) 第1保護層2'、酸化クロム界面膜3'、Ag-Ge-Sb-Te-N膜(窒化記録膜)4'、 $Ag_{2.5}Ge_{20}Sb_{22.5}Te_{55}$ (原子%) 記録膜5'、(ZnS) $_{80}$ (SiO_2) $_{20}$ (モル%) 第2保護層6'、 $Al_{94}Cr_6$ (原子%) 第1反射層7、 $Al_{99}Ti_1$ (重量%) 第2反射層8'、紫外線硬化樹脂保護層9'を形成し、2枚の基板を、紫外線硬化樹脂保護層9、9'を内側にして接着剤層10によって貼り合わせを行った。この時、接着剤層の直径を118mm以上にすると落下などの衝撃による接着剤層の剥離が起こりにくくなった。

20 上記のように作製した構成のディスクをA1とよぶ。A1ディスクにおいてはAg-Ge-Sb-Te-N膜(窒化記録膜)4を形成する際のアルゴンー窒素混合ガスの窒素含有量を変えることによって窒化記録膜と保護膜との界面を挟んでの窒素含有量変化を変えることができる。

実験例2

実験例 1 と同様の基板1を、複数のスパッタ室を持ち、膜厚の均一性および再現性に優れたスパッタ装置内の第1スパッタ室に配置した。ターゲットとして2nS と5i02の混合物を用い、アルゴンガス中で厚さ90nmの(2nS)80(5i02)20 (モル%) 第1保護層2を形成した。次いでこの基板を第2のスパッタ室に移動した後、ターゲットとして酸化クロムを用い、アルゴンガス中で厚さ20nmの酸化クロム界面膜

10

15

20

25

3を形成した。この界面膜3は、 $2nS-SiO_2$ からなる第1保護膜中のSなどが拡散するのを防止する効果がある。さらにこの基板を第3スパッタ室に移動した後、ターゲットを $Ag_{2.5}Ge_{20}Sb_{22.5}Te_{55}$ (原子%)焼結体として、アルゴンガス中で $Ag_{2.5}Ge_{20}Sb_{22.5}Te_{55}$ (原子%)記録膜5を16nm形成した。次いで第4スパッタ室に基板を移動し、ターゲットとしてTa-N焼結体を用い、アルゴンと窒素の混合ガス中で厚さ18nmのTa-N第2保護層11を形成した。このとき混合ガスの窒素含有量は40モル%とした。次いで、第5スパッタ室内でAlCr合金をターゲットとして用い、 $Al_{94}Cr_6$ (原子%)第1反射層7を35nm形成した。最後に第6スパッタ室内でAlTi合金をターゲットとして用い、 $Al_{99}Ti_1$ (重量%)第2反射層8を35nm形成した。積層された基板をスパッタ装置から取り出し、最上層の上に紫外線硬化樹脂保護層9をスピンコートによって形成した。

同様にしてもう一枚の同様な基板1'上に $(2nS)_{80}(SiO_2)_{20}$ (モル%)第1保護層2'、酸化クロム界面膜3'、 $Ag_{2.5}Ge_{20}Sb_{22.5}Te_{55}$ (原子%)記録膜5'、Ta-N第2保護層11'、 $Al_{94}Cr_6$ (原子%)第1反射層7、 $Al_{99}Ti_1$ (重量%)第2反射層8'、紫外線硬化樹脂保護層9'を形成し、2枚の基板を、紫外線硬化樹脂保護層9、9'を内側にして接着剤層10によって貼り合わせを行った。この時、接着剤層の直径を118mm以上にすると落下などの衝撃による接着剤層の剥離が起こりにくくなった。

上記のように作製した構成のディスクをA2とよぶ。A2ディスクにおいてはTa-N 第2保護層11を形成する際のアルゴンー窒素混合ガスの窒素含有量を変えることによって窒化記録膜と保護膜との界面を挟んでの窒素含有量変化を変えることができる。

実験例3

実験例 1 と同様の基板1を、複数のスパッタ室を持ち、膜厚の均一性および再現性に優れたスパッタ装置内の第1スパッタ室に配置した。ターゲットとして2nS と5i02の混合物を用い、アルゴンガス中で厚さ90nmの(2nS)80(5i02)20(モル%)第1保護層2を形成した。次いでこの基板を第2のスパッタ室に移動した後、ターゲットとして酸化クロムを用い、アルゴンガス中で厚さ20nmの酸化クロム界面膜3を形成した。この界面膜3は、2nS-5i02</sub>からなる第1保護膜中の3などが拡散するのを防止する効果がある。さらにこの基板を第3スパッタ室に移動した後、ター

ゲットを $Ag_{2.5}Ge_{20}Sb_{22.5}Te_{55}$ (原子%) 焼結体として、アルゴンガス中で $Ag_{2.5}Ge_{20}Sb_{22.5}Te_{55}$ (原子%) 記録膜5を16nm形成した。次いで第4スパッタ室に基板を移動し、ターゲットとしてZnSと SiO_2 の混合物を用い、アルゴンと窒素の混合ガス中で厚さ18nmのZnS- SiO_2 -N第2保護層12を形成した。このとき混合ガスの窒素含有量は2モル%とした。次いで、第5スパッタ室内でAlCr合金をターゲットとして用い、 $Al_{94}Cr_6$ (原子%) 第1反射層7を35nm形成した。最後に第6スパッタ室内でAlTi合金をターゲットとして用い、 $Al_{99}Ti_1$ (重量%) 第2反射層8を35nm形成した。積層された基板をスパッタ装置から取り出し、最上層の上に紫外線硬化樹脂保護層9をスピンコートによって形成した。

10 同様にしてもう一枚の同様な基板1'上に(ZnS)₈₀(SiO₂)₂₀ (モル%) 第1保護層2'、酸化クロム界面膜3'、 Ag_{2.5}Ge₂₀Sb_{22.5}Te₅₅ (原子%) 記録膜5'、ZnS-SiO₂-N第2保護層12'、 Al₃₄Cr₆ (原子%) 第1反射層7'、 Al₃₉Ti₁ (重量%) 第2反射層8'、紫外線硬化樹脂保護層9'を形成し、2枚の基板を、紫外線硬化樹脂保護層9、9'を内側にして接着剤層10によって貼り合わせを行った。この時、接着剤層の直径を118mm以上にすると落下などの衝撃による接着剤層の剥離が起こりにくくなった。

上記のように作製した構成のディスクをA3とよぶ。A3ディスクにおいてはZnS-SiO₂-N第2保護層11を形成する際のアルゴンー窒素混合ガスの窒素含有量を変えることによって窒化記録膜と保護膜との界面を挟んでの窒素含有量変化を変えることができる。

20 <比較例>

第4スパッタ室で2nS- SiO_2 -N膜を形成するかわりに、 $(2nS)_{80}(SiO_2)_{20}$ 膜を形成した以外は実験例3と同様の方法でディスクを作製した。この構成のディスクを81と呼ぶ。

上記のように作製したA1、A2、A3、B1の各ディスクを線速度6m/sとなるように 25 回転させ、波長660nmの半導体レーザ光をNA0.6の対物レンズで集光して基板を通して記録膜上に照射し、記録・再生を行った。記録にはレーザパワーを11mWと 5mWの間で変調した波形を用い、8-16変調されたランダム信号を記録した。11mW のパワーで記録マークを形成し、5mWのパワーで消去を行うダイレクトオーバライトを行った。ただし、最短マーク以外は記録パルスを複数に分割するマルチパ

5

ルス記録波形を用いた。

上記のディスクにランダム信号を記録したところすべてのディスクにおいてジッターが8.5%以下となった。ところが、上記ディスクにデータを記録し、80℃90%相対湿度の環境下に500時間放置した後、データを記録した場所と同一の場所にランダム信号をダイレクトオーバライトしてジッターを測定したところ、A1、A2、A3のディスクは環境投入前と同じ8.5%以下のジッターが得られたが、ディスクB1についてはジッターが15%以上となりオーバライト特性に劣化が見られた。

A1、A2、A3、B1の各ディスクにおける記録膜と保護膜界面の窒素含有量勾配を オージェ電子分光法によって測定したところ、A1ディスクは3原子%/nm、A2ディ 10 スクは30原子%/nm、A3ディスクは7原子%/nm、B1ディスクは0原子%/nmであっ た。

A1、A2、A3の各ディスクにおける窒素を含む膜の成膜条件を種々検討し、記録 膜と保護膜界面を挟んでの窒素含有量の変化が異なるディスクを数種類、それぞ れ30枚ずつ作製した。これらすべてのディスクにランダム信号を記録し、80℃ 90%相対湿度の環境下に500時間放置した後、同一個所にランダム信号をオーバラ 15 イトしてジッターを測定した。窒素含有量勾配が0.5原子%/nmの場合、A1、A2、 A3のすべての構成のディスクにおいてそれぞれ10枚以上のディスクでオーバライ ト後のジッターが15%を超えたが、1原子%/nm、50原子%/nm、60原子%/nmの場 合にはオーバライト後のジッターが15%を超えるものは1枚も見られなかった。一 方、すべてのディスクにランダム信号を記録し、80℃90%相対湿度の環境下に500 20 時間放置した後、記録したデータを再生してジッターを測定したところ、0.5原 子%/nm、1原子%/nm、50原子%/nmの場合にはジッターが15%を超えるディスク は1枚もなかったが、60原子%/nmの場合にはそれぞれの構成のディスクにおいて 10枚以上のディスクのジッターが15%を超えてしまった。なお、上記の実験にお いて、A2構成ディスクの界面での窒素含有量勾配を0.5原子%/nm、1原子%/nmと 25 したものは記録膜との界面付近の窒素含有量を保護膜内部の窒素含有量よりも小 さくした構成とした。

なお、A1構成において、第3スパッタ室でスパッタガスをアルゴンと窒素の混合ガスからアルゴンへ切り替える際に、ガス中の窒素含有量を連続的に変化させ

5

ることによって記録膜中の窒素含有量を連続的に変化させた場合にも同様の結果が得られた。

A3構成においては $ZnS-SiO_2-N$ 膜に含まれる窒素含有量が25原子%を超えた場合 10 にも書換回数が少なくなった。

<産業上の利用可能性>

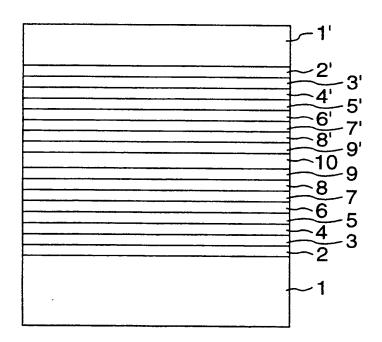
以上説明したように、本発明によれば過酷な環境下に放置されても情報の信頼 性に優れた情報記録媒体を得ることができた。 5

10

請求の範囲

- 1. 基板上に記録用ビームの照射を受けて原子配列変化を生ずる記録膜と誘電体からなる保護膜が少なくとも形成され、かつ記録膜と保護膜とが接して形成されている情報記録媒体において、上記記録膜と保護膜との接している界面の両側における窒素の含有量が異なっており、上記含有量の界面を挟む膜厚方向の変化量が1原子%/nm以上50原子%/nm以下である情報記録媒体。
- 2. 請求項1に記載の情報記録媒体において、上記界面を挟んで記録膜側の窒素含有量が保護膜側よりも多く、かつ記録膜の界面付近における窒素含有量が、記録膜内部の窒素含有量よりも多い情報記録媒体。
- 3. 請求項2に記載の情報記録媒体において、記録膜が窒素含有量の多い層と 窒素含有量の少ない層から形成される情報記録媒体。
- 4. 請求項2に記載の情報記録媒体において、記録膜中の窒素含有量が界面から内部にかけて連続的に減少する情報記録媒体。
- 5. 請求項1に記載の情報記録媒体において、上記界面を挟んで保護膜側の窒素含有量が記録膜側よりも多く、かつ保護膜が記録膜を構成する元素のうち少なくともひとつの窒化物を主成分のひとつとする情報記録媒体。
- 6.請求項1に記載の情報記録媒体において、上記界面を挟んで保護膜側の窒素含有量が記録膜側よりも多く、かつ保護膜が硫化物を主成分のひとつとする情 20 報記録媒体。
 - 7. 請求項 6 に記載の情報記録媒体において、記録膜がSi、P、V、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、Ta、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Bi、Crのうちの少なくとも1元素を含む情報記録媒体。
- 8. 請求項 6 または 7 に記載の情報記録媒体において、上記硫化物が硫化亜鉛 であって、かつ保護膜の窒素含有量が25原子%以下である情報記録媒体。
 - 9. 請求項7に記載の情報記録媒体において、上記記録膜に含まれるSi、P、V、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、Ta、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Bi、Crのうちの少なくとも1元素の含有量が0.1原子%以上10原子%以下である情報記録媒体。

FIG.1



WO 99/42995 PCT/JP99/00768

2/2

FIG.2

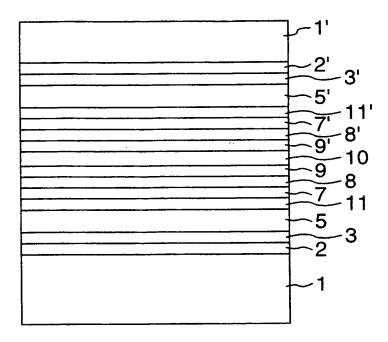
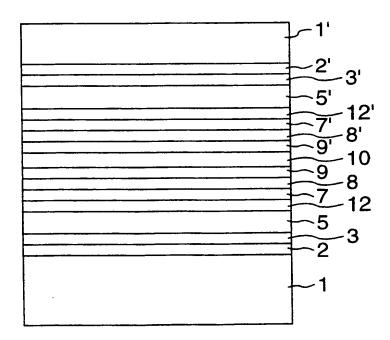


FIG.3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/00768

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ G11B7/24				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
	S SEARCHED			
Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 ⁶ G11B7/24			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1940-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999				
Electronic d	ata base consulted during the international search (nar	ne of data base and, where practicable, so	earch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Е, Х	JP, 10-275360, A (Matsushita Co., Ltd.), 13 October, 1998 (13. 10. 98 Full text (Family: none)		1-9	
Е, Х	JP, 10-289478, A (Matsushita Co., Ltd.), 27 October, 1998 (27. 10. 98 Full text; mode 2 (Family:),	1-9	
х	JP, 5-185732, A (Ricoh Co., Ltd.), 27 July, 1993 (27. 07. 93), Full text & US, 5298305		1-9	
х	<pre>X JP, 8-216522, A (Ricoh Co., Ltd.), 27 August, 1996 (27. 08. 96), Full text; Example 1 (Family: none)</pre>		1-9	
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive ster when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive ster when the document is a considered to involve an inventive ster and the principle or theory underlying the invention cannot be c			tion but cited to understand evention laimed invention cannot be do to involve an inventive step laimed invention cannot be when the document is documents, such combination art	
Date of the actual completion of the international search 30 April, 1999 (30. 04. 99) Date of mailing of the international search report 18 May, 1999 (18. 05. 99)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/00768

C (Continuati	on). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*		
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Х	JP, 9-30124, A (Ricoh Co., Ltd.), 4 February, 1997 (04. 02. 97), Full text; Example 1 & US, 5736657, A & EP, 735158, A1	1-9
х	JP, 9-115180, A (Toray Industries, Inc.), 2 May, 1997 (02. 05. 97), Full text; Examples; Comparative Examples (Family: none)	1-9
X	JP, 10-16393, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 20 January, 1998 (20. 01. 98), Full text; Examples; Comparative Examples (Family: none)	1-9

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/00768

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁶ G11B7/24		
D 600-1-1 / 1007		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl° G11B7/24		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報 1940-1996年		
日本国公開実用新案公報 1971-1999年		
日本国登録実用新案公報 1994-1999年		
日本国実用新案登録公報 1996-1999年		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	、調査に使用した用語)	
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の		関連する
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
E, X JP, 10-275360, A (松)	下電器産業株式会社)	1 - 9
13.10月.1998(13.1	0. 98)	1 0
全文(ファミリー無し)	,	
E, X JP, 10-289478, A (松	下電器産業株式会社)	1 - 9
27.10月.1998 (27.1	0. 98)	• 0
全文, 実施の形態2 (ファミリー無	L)	
X JP, 5-185732, A (株式	会社リコー)	1 - 9
27.7月.1993(27.07.	. 93)	
全文&US5298305	A 44	
X JP, 8-216522, A (株式:	会社リュー)	1 - 9
27. 8月. 1996 (27. 08.	. 96)	
全文,実施例1(ファミリー無し)		
X C欄の続きにも文献が列挙されている。	パテントフーコリー中国上フロ	/rf + . 45 B7
O THE ONE OF CONTROL OF CALL CALLS	パテントファミリーに関する別	徴を参照。
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ	れた文献であって
もの 	て出願と矛盾するものではなく、	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のために引用するもの	
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明		
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以		
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの		
・ 」 国内に国際自由に、パン変元権の土族の基礎となる出験	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日	国際調査報告の発送日 1000	
30.04.99		
国際調査機関の名称及びあて先		T
日本日本学士(
日本国特計庁(ISA/JP)		
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	 電話番号	கும் உடி
	电响金万 しょーより81-1101	内線 3551



国際出願番号 PCT/JP99/00768

C (性土)	門油ナスし切みとレッチキャ		
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X X	JP, 9-30124, A (株式会社リコ 4. 2月. 1997 (04. 02. 97) 全文, 実施例1&US, 5736657, &EP, 735158, A1	—) A	1 - 9
х	JP, 9-115180, A (東レ株式会 2.5月.1997 (02.05.97) 全文, 実施例, 比較例 (ファミリー無し) JP, 10-16393, A (松下電器産 20.1月.1998 (20.01.98 全文, 実施例, 比較例 (ファミリー無し)		1 — 9

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP99/00768

見解			
新規性(N)	請求の範囲		
	請求の範囲	1 – 8	<u></u> ,
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1 - 8	
	明 4/4 人 本で 200	1 0	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1 - 8	
文献及び説明(PCT規則70.7)			
1. JP, 5-185732 2. JP, 8-216523 3. JP, 9-30124,	2, A		
3. JP, 9-30124, 4. JP, 9-115180	A A		
5. JP, 10-1639	3, A		
上記文献1-5は、国際 上記文献には、「記録服	祭調査報告で引用した 東と保護聴との接して	文献である。	ナス安装の含
有量が異なっている」もの 出願人は、答弁書におい	のが記載されている。		
元素を記録層に含有させる。 易であり、硫黄の進入を	ることを主張している	が、濃度勾配を設定す	することはタ
献1-3に記載されている	が正する元素(Ag等 る。	アを心外間に百分の	C O C C 14,
	·		
·			

請求の範囲

- 1. (補正後)基板上に記録用ビームの照射を受けて原子配列変化を生ずる記録膜と誘電体からなる保護膜が少なくとも形成され、かつ記録膜と保護膜とが接 して形成されている情報記録媒体において、上記記録膜と保護膜との接している 界面の両側における窒素の含有量が記録膜側より保護膜側において多く、上記含有量の界面を挟む膜厚方向の変化量が1原子%/nm以上50原子%/nm以下である情報記録媒体。
- 2. (補正後)請求項1に記載の情報記録媒体において、上記保護膜が硫化物 10 を含み、かつ保護膜の窒素含有量が25原子%以下であって、上記記録膜が、硫 黄と結合して硫化物を作るか、あるいは硫黄の拡散を防ぐバリア層を作る元素を 含む、情報記録媒体。
 - 3. (補正後)請求項2に記載の情報記録媒体において、上記記録膜が Si、P、V、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、Ta、Os、Ir、
- Pt、Au、Tl、Pb、Bi、Crから成る群から選ばれる少なくとも1元素を0.1原子%以上10原子%以下の量で含む、情報記録媒体。
 - 4. (補正後)請求項2に記載の情報記録媒体において、上記記録膜がCo、Pd、Ag、Ta、Pt、Au、Tl、Crから成る群から選ばれる少なくとも1元素を0. 1原子%以上10原子%以下の量で含む、情報記録媒体。
- 20 5. (補正後)請求項2に記載の情報記録媒体において、上記記録膜がAgを0. 1原子%以上10原子%以下の量で含む情報記録媒体。
 - 6. (補正後)請求項5に記載の情報記録媒体において、上記記録膜がGe-Sb-Te系材料を含む、情報記録媒体。
- 7. (補正後)請求項2に記載の情報記録媒体において、上記保護膜が硫化亜 25 鉛を含む情報記録媒体。
 - 8. (補正後)請求項2に記載の情報記録媒体において、上記保護膜が硫化亜鉛と二酸化シリコンの混合物を含む情報記録媒体。
 - 9. (削除)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/00768

I.	Basis	s of the r	eport	
1.	With	regard to 1	he elements of the international application:*	
		the inte	rnational application as originally filed.	
	×	the desc	ription:	
	ـــــ	J . pages	, as originally filed,	
		pages	, filed with the demand,	
	_	pages	, filed with the letter of	
	×	the clair	ns:	
		claims	, as originally filed,	
		claims	, as amended (together with any statement under Article 19)	
		claims claims	1-8 , filed with the letter of September 22, 1999	
	×	ו	-	
	L^	the drav	vingss: 1-3 , as originally filed,	
		pages	, filed with the demand,	
		pages	, filed with the letter of	
	. [the seau	ence listing part of the description:	
	<u> </u>	pages	, as originally filed,	
		pages	, filed with the demand,	
		pages	, filed with the letter of	
3.	2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless oterwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the intenational application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3) With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished. The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.			
4.		The ame	endments have resulted in the cancellation of:	
	<u></u>	լ Լ եր	e description, pages	
		the	e claims, Nos9	
		LX th	e drawings, sheets/fig	
_				
5.			ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the re as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	
•			eets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this nally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).	
**	Any re	eplacemen	t sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report.	